BEST AVAILABLE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-181483

(43) Date of publication of application: 08.08.1987

(51)Int.Cl.

H01S 3/18

(21) Application number: 61-022143

(71)Applicant: PORITORONIKUSU:KK

(22)Date of filing:

05.02.1986

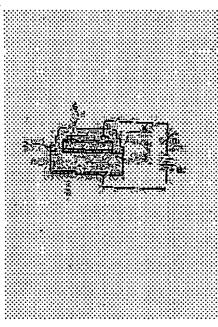
(72)Inventor: MUROKI MASAHISA

(54) LASER ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an excellent quality laser light possessing extremely high coherence, making a heteroepitaxial layer, a phosphor layer and a substrate constitute a crystal layer whose lattice constants are mutually matched.

CONSTITUTION: A Ca0.42Mg0.58S super thin film single crystal 3 is formed by epitaxial growth on the surface of an N-Si single crystal wafer 1. Next, on this super thin film, a ZnS:TbF3 film 2 containing TbF3 of about 0.45mol% is formed by electron beam deposition. After a Ca0.42Mg0.58S single crystal super thin film 4 is successively formed on a zinc sulfide film (active layer) 2 by epitaxial growth, an ITO film 5 and a Ta2O5 elementprotection film 6 are laminated, and a resistive electrode



7 is formed on the back surface of the substrate 1. The refractive index of the active layer is higher by about 6%, so that an emitted light from the ZnS:TbF3 layer 2 reciprocates between super thin film mirrors 3 and 4, and is amplified to oscillator a laser light.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection]

®日本國特許庁(JP)

00 特許出額公開

0公開特許公報(A)

昭62-181483

@Int.Cl.4

紐別記号

庁内整理番号

四公開 昭和62年(1987)8月8日

H D1 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

公発明の名称 レーザー案子

①特·顧 昭61-22143 ②出 顧 昭61(1986)2月5日

の発明者 室木 政久 金沢市つつじが丘109番地の世間 人 株式会社 ポリトロニ 金沢市つつじが丘109番地

クス

砂代 理 人 弁理士 秋本 正実

1. 規則の名称

2. 特許請求の範囲

活性用が会土銀元素主たは連移企構元素を付 活した蛍光体層であり、鉄層化しまい値以上の 直達高電界を印加するととによって政府伝導帯 に住入された電子が加速され、上記者主題元衆 または連移企業元素より成る発光中心を衝突的 超する延坞発光素子にかいて、前記蛍光体層母 休か Ca. Mg. Sr. Sa かとび C4 とり成る周期律 投出 🛮 施元士 から送んだか なくとも 🕫 種の元素 と 8,8。より成る周期律表第 71 族元素から遺ん **だ少なくとも1種の元素との間で形成される**ほ - 竹屋化合物群から選択した1 化合物の単結晶 層であり、数弦光体層の紡能直旋高速界印加方 '内の質菌さたは負電振傷の菌に上記周初神段第 は嵌元素群に含せれる元素を構成元素とする化 合物単位品間で約記括性層とは異なる風感でも つ告質をヘテロエピタキシャル機器してかり、

かつはヘテロエピタキシャル博かとび前記貿先 体層かよびとれら複数層の基板となる単額品度 が相互に格子定数を整合した結晶層であると を特徴とし、前記ヘテロエピタキシャル層に登 返を方向に返放電界を印加するための電弧層。 課題と前記望光体層の発光中心から放出された 電場発光に対する1対の元共竄器とを具備した レーデー電子。

1. 発明の評価な配明 (金楽上の利用分野)

> 本処明は其性電磁発元現象を利用したレーナー 煮子に過するものである。

(従来技術)

レーナー(LASER)は他質内に形成された連移可能な二つの単位間でほ子由度に選転分布が生じた時、故単位はエネルゲーに相当する故長の先を共鳴吸収させると「上」単位から「下」単位への電子通移に誘づく砂端放出が生ずるという現象を利用したもので、誘導放出光を先共振器内で増幅させるととによって得られる。とのようなプロセ

スを経て放出されるレーデーたは、 きかめてコヒーレントですぐれた性質をもっている。 すなわち、放長、位相、協助面のそろった可干の性の多なとのの変に成立てあり、放便や世長であるととが少った。 そこで、いわゆる光エレクトロニタス致産といわれる通信、情報処理、 加工、割肉、計開、エネルギー転写、 アィスアレイ、生化学、 既保、 核酸合をど数多く の部門で中心的機能素子 (キー・ディイス) として信用されてかり、今世紀末から来世紀へかけて人間に大きな福音をしたらするのと制体されている。

現在レーデーは固体レーデー、ガスレーデー、 液体レーデーをよび半導体レーデーの四種類が実 用化されている。このうち、固体レーデー、ガス レーデーをよび液体レーデーは維体中に0.1~数 モルラ分数させた発光中心原子(又は分子)ので 子単位間でも利用するために、個向性、単色性 ドナ でれ発極波長が安定したレーデー尤が得られ るが、反面刷起するために18V以上の高電圧や強 い刻数な子線(光や電子線)を必要とするので姿

とれに対して英田ハル大学のチョング (Sheag) 氏とプライアント (Bryant)氏が1981年ソリット ・ステート・コミロニケーション雄(8olid -State Communication) 終め巻 907 夏で発起の可 能性を指摘した電場発光レーデーは、希土類元金 Ne^{2*} を発光中心として含む Ze8 黄光体層改竄には ~10 11 1/4 の高気界を印加してホットエレクトロ ンを生成し、Ne^{e+}イオンを衝突回超して問起され る先をき枚の上下電極板間で共揺させて増幅しょ うとする新規をレーサーである。故覚楊先之レー アーは肯む周休レーナーヤメスレーナーなどと何 様に、金元体母体中に分数させた内盤過移形元素 の電子単位間道母を利用するため、をわめて可干 少性の高い丁ぐれた品位のレーマー元が得られる と期待され、また先光中心を遺点に選ぶことによ って短肢長領域(身や井)の発掘も可能である。 更に、敵電福発力レーデーは全国体化小型超量シ ーデーであり、本質的に低電力返謝ができまた半 導体レーザー並に及今命化や固発力も期待される。 したがって、上記した現行レーアーの問題点が役

世が大量化し高価格である。さた組み命で出力機 和がある(オスレーナー。弦体レーナー)。 違い は高速応答性に欠ける(固体レーナー)をどの欠 点をもっている。一方、半導体レーザーは90扱合 を原方向に偏僻した時住入される少数キャリアの ペンド間再結合の結果放出される光を利用してか り、グブルヘテロ接合構造の採用によって製位庫 鼠で少数キャリア拡低を妨げ高密度化するととに とって容易に逆転分布を得るととができる。 した がって低電圧駆動ができ金因体化できるため小説 軽量。長寿命というすぐれた併長の値、数 GHs t で収扱変調できるという利点をもつが、反因キャ リアのペンド間通移を利用するため、発光通移に エネルヤー分布をもち単色住や指向性が劣るとか 発掘モード、発掘放長の制御が暮しいという欠点 をもつ。また、半導体レーザーは直接通移形皿・ V族化合物のPB級合を利用するため、材料の選択 からくる飼的があり可視短波長領域(.650 am 以 下)のレーアー先を得ることはまわめて困難であ

とんどナペで解析されると考えられ、実用上色わ めて有用と期待される。

(発明が解決しようとする問題点)

本規則は上記した電場発光レーザー実現ド節しての問題点を解決するために、材料シェび煮子料金化時味を加えた結果到達したものであり、本発明によって電場発光レーザーの基本的問題点は解析した。本発明のレーデー表子開放の管理点は、

(i)高い成党変換効率と高い励起密度(高発光中心密度主たは高助超用電子密度)を得るための信性 B 材料(図元体単体材料)の過定。(i)欠陥の免生 を通力抑えるための君子構成材料(信性層。へか の複合層かよび基板)相互間の格子定数数合とは 性層・ヘテロ接合層間密維結合材料の通定(共通 構成元素の成用)。例信性層。ヘテロ接合層材料 の先共温器構成観点からの過定(光層折率の大小 を利達した過定)にある。

(問題点を解決するための手段)

活性層とし、格子整合した観セレン化亜鉛系へテロエピタキシャル層を設合したホットエレクトロン注入発光領域(活性層)/光ガイド領域(ヘテロエピタキシャル層)分離型レーデーネ子。(3)アルカリ土間間セレン化物質元体を活性層とし、格子基合したアルカリ土類単化物へテロエピタキットの必然層を接合したホットエレクトロン注入超面発光レーデーネ子等を実現することができる。(複類例)

以下本名明を央放例により評価に数明する。

(七の1)第1回化突集例を示す。 530 ℃ 化加熱したリンドープ、抵抗率10°3 Gas の n-81早前品ウェファー1の(100) 両上に電子ピーム流溢法を用いて厚み的 100 A のアンドープ値化マグネンウムカルンウム銀浮膜中部品 3 をエピタキンセの扱きせた。鉄銀浮膜の組成は予め関合製造した蒸焼ターゲットの組成とほぼ的でで Comax Mg mis 8でもった。 X 動削定によると格子定数は約 5.418 A であり、的記 n-81早間品ウェファーとの格子不整合は 0.2 5 程度であった。 次に、鉄船得線上に三

(作用及び応用)

本規則の電場発光レーデーを用いれば、(1) 確セレン化亜鉛系数元体を活性層とし、格子整合したアルカリ土銀硬化物系へテロエピタキシャル層を報合したホットエレクトロン住入形面発光レーデー象子。(2) アルカリ土型硬セレン化物系型光体を

弗化ナルピタム (TbPs)を約 0.45 ms2多合有する役 化亚伯(Zm6) 单柏品版(Za8: ThP. 展) 2 を 280°A の厚みに電子ピーム高増した。 208 は高効率の電・ 塩発尤用蛍光体母体材料として知られ、また励起 用電子密度も比較的高い。鉄硫化電鉛度まと斡覧「 優化マグネシウムカルシウム超球膜3との格子整一 合はきわめてよく、格子不整は 0.01 が程度にとど える。引鋭台電子ピーム店油法により放配化亜鉛 鏡(括性層)2上に厚さ約100 人の前記アンドー プ Canag Mgass 8 単結品組得膜 4 モエピタヤシャル 成長させた。以上の硫化物薄膜被磨は両一真空袋 世内で基板を530℃に加熱しつつ連択的に行なう。 しかる後、基板型度を 200 でドドげ河じ真空袋健。 内で Caga Magas 早給品超薄膜 4 上に厚さ 3000 A のインリウムスメ酸化物(ITO)膜5を単伏させる。 マスク真着法を用いると函数は10×10mgに限定す ることが出来る。鮭 LTO 庭 5 仕多趋品である。役 られた多層構造的品を実立装置外に取出し、的配 ITO 展 5 に海線をとりつけた役、上記多層堆積異 全体を辿りようにして厚さ 5000A の TegOs 忠子保

通知6 セスペックリングする。 ゼド81 基板 1 の基面に抵抗性電低 7、 導線を取りつければレーザーネテが出来上る。 個質質は 8 を疑及した検索子師面が応 1 超となる。

的记述规则化 1TO属 5 が負、 81 番板 1 が正に傷 一番されるように症機能圧を印加し、 電圧を上昇し ていくと超移腹はかよび4尺印加される世界がし をいሲ(約2×10° V/m)を越えると超移版 4 か らZaS: TbFa 活住組2の伝導係へホットエレクト ロンがトンネル住入され、活性層で内のおけてオ ンモ雪央助起後、超篠鎮3をトンネリングして m - Bi 基框 L へ提出するため 0.1 mA/記以上の直接電 ほがほれる。さて ITO 風 5 と 芸紅質様 7 の間に印 加されている場圧が約19 V に迫すると、 [TO膜 S 下面の Zn8: ThP。活性湯2から緑色光が遊起し、 Canes Menss B 其 4 → [TO 直 5 → TagO, 底 6 を透透 して外部に放出されはじめる。との時で8: 767, 症性層 2 に印加されている世界徴度は約 6×10° √a である。引殺を電振筒電圧を増していくと、故色 先強度は次軍に増加する。発光スペクトルは第2

択しているので、上部電低 ITO展:5 の面後:0 × 10 =1全面にわたって面発袋が得られる。

本実施例における ZaS : TbP。活性層 2 を TbP。 0.45 mol 5 付信序分 2800A O Za8a. 8ea. : TbF,展 化、1た厚子的 100 A のアンソープ Comm Manu 8 超輝度 3 、 4 を厚み約 100 A のアンドープ Calai. Mean S超移旗に変更する以外は上記と全(同じに して第1頃に示した常子を形成した。との触染法 性相(泥光層)2の抵抗率が約2桁低下し、電場 現尤しきい値以上の電界強度(約 m × 10° V/m 以 上)を活性層はド印加した時発光強度上対電圧マ **母部にかいてもの立上りが急収にをり止収的低い** 年界強化でレーザー強銀化薬るという利点がある。 これはTb¹⁰発光中心を励起する電子密度の増大に よるものである。 ZoSa. Soa.: ThP. 法特殊2 4田 いた場合、ZaS: TbP。活性指を用いた場合より約 3 V 低い化圧(20 V 以上) て 1524 イオン 438 an 放 によるな母弟元レーナーが顧問された。

(その 2) 衝突励起発光は強光体射母体伝導帯を定行するホットエレクトロンが、絡子建築して

図に示す如く Ti²⁺ イオンの 'D. 単位から 'P. 温位 への遊移に基づく 540 am 音を中心に、 'D, →1P, & 歩による 417 am 帯, *D。→ *P。 過移による 488 am 帯。 *D, → *P, 連移による 438 xm 存という三つの母ピ ークを有する。印加電界強度を増すにつれて 10。 → 'P₁ :道参による 417 an 帯かよび 'O₂ → 'P₂ 遊移 KIる 438 mm 帯の強度が相対的に強くせる。特に 439 am 奇強度の増加が響しく発光色は背色に変化 していく。電極間電圧が22 V以上で 438 am 競化上 る電場発光レーザーが観測され強力をコヒーレン ト尤が放出される(第3回)。との場合、相対ナ る1对の先共磁器は ZaS : TbPa 活住層 2 を挟みこ んだま状の平行かつ平骨を単結品組得膜3,4が 構成する。すなわち、ZeS: TeP。活性瘤(発光層) 2 の光周折率は 2.37であり、 Canat Manu 8 紀 準 展 〔 マラー〕」、(の先屈折率は 2.22であって活性 層の周折率は約5 多高いため、ZeS :ThP.層 2 か らの放出光は超球膜もター3。 4 間を在復じて増 個されレーナー発紙に至る。 本実施例では 2m5 ; ToP。活性用2の原厚を3次回折先の発振条件に過

付信されている発光中心に衝突して運動エネルル - の一部を付与し、このエネルヤーが位置エネル イード変換されて発光中心を励起した。始条生じた ものである。したがって、蛍光体層母体に付活さ れる上記発光中心密度が高い程告表的記憶点は世 大し高い励起密度が得られる。商実施例で用いた **蛍光体層母体は Za8 と Za8as Soas であり、付活さ** れた発光中心 Th³⁴ イオンは Za 格子点を微微してい る。しかるK Tb**のイオン半径が 0.52 A でおるの K対し、2014のイオン半色は 0.74 Aであって TD** の母体への高量度付待は困難である。一般に戦場 発光レーデーに用いられる希土祭イオンのイオン 半径は1 A前径であって、2a化合物会はへの本語 度付待は非常に難しい。ナをわら前記薬品化合物 母体は縁世性が比較的大きいためにホットエレク トロン密度は比較的高くするととができ、電子電 走密度をおけるととによって高い助心密度を得る どとは可能であるが、発光中心剪度が低いた心内 奇景子効率が低下するという問題がある。そとで 本貨助例にかいては、イオン半径の大きを降イオ

ンを構成元素とする例先体の体として、高い電光 変換効率が報告されてかり、かつ半導体性を有す るアルカリ土類金属硫化物を遊んで電場発売レー ザーを構成した。

'86アープ妖抗率 0.01 am , 厚さ 250 mg G & 単 宿島ウェファーの (100) 選を港根 ! とし、その袋 尚に厚さ 3000A の 810, 膜 9 を被ぼし、尤りソアラ フィと化学エッテングの技術を用いてGe苗板1K 窓→岗(4)と示す如く、傷の4四。保さ14四の部を↓ うける。との後で、苗板1七スペッタリング袋屋 (複数枚ターゲット付)に充項し、 550 でに加熱 された絵芸板 1 上にせづ厚さ的 100 Aのアンドー プ Casa Sran Pa組建設単語品をエピタ中シャル 成長させ、久いてこの上に思さ 3000A の 8m² 3 mm4 乡付信 Cana Manor S 単粒品層 2 を連収的にエピタ キシャル成長させる。 更に肢 Coass Mgasy 8:8m 畑 2 上に連収的にアンドープ Za Sao, Soo... 単 粒品層 (厚さ 3000A) 4 をエピタキシャル成長させた。 当板『と超球線』かよび后性用で、 ヘテロ接合局 4 は互いにほぼ完全に格子並合されてかり、不整

学エッテンクで残りの場別領域を飲去する。先共超級領域(長さ 250 km)のAL展 5 かよびG・基板1の裏面紙気性電低 7 のそれぞれに移動を取りつければ、第 4 図(i)のレーデー条子が出来上る。該案子を全員製ヒートシンク(図示せず)に取付け、前記移動間にAL電板製 5 が正。抵抗性電低 7 が負化なる向きに可変直旋場所電車を接続する。

合は 0.1 多以下である。 Ci* のイオン半径は 1.06 A. Mg¹⁴ のイオン半磁社 0.65 A. 8m¹⁴ のイオン半 後は 1.15 Aでもるため付活剤の Sa** イオンは活性 超磁体の C. ↑ イオン格子点のみを関係して 10 mo ℓ 4役だえて均一に付任される。 とのようにして迅 投スペッタリングで行られた3度は、益収1の課 の位置で開形状を保つので、いわゆるセルファラ イン機構により基板=鉄道上領域に協力45の金具 アルミニウム版5 を 3000Aの厚みに形成する。と れを事 4 図のだ示した。 基板 1 の英雄だ Au-Ni-Sa 合金から以る抵抗性電極1を設けた後ドライ エッチングの技術を用いて飲料投資得より前記簿 に直交する方向に Go 基板 l に迫する戻さの切込み を入れ、互いに平行な一対の光共塩色(共塩石及 250 四)を形成する。 すなわち切込みは餌 4 図(4) の紙面に垂直を方向に 250 4四間隔で 2 本行をう。 ドライエッチングの一粒であるイオンミリングド よって形成された勿込み面は平滑で充分先反射面 の役割を果す。次に放光共振形を含むストライプ レーナー領域全国をホトレジスト質で保護し、化

(その3)で・ドーブ、キャリア最度~1010 mmであり 200 mm の a-laP 単結品ウェファー(100)面を基板1 とし、多数枚ターデットを有する交換スペッタリング施度内に数項し、 蒸板回度 520 でで高級1 上に先づアンドープ 8 r P。超移取(厚み約100 A)3 をエピタキシャル成長させ、引続を設着専設3 上に Ca²⁴ を 0.15 mm 4 9 付活した Ca₄、8 r s。 3 登 九休昭(活性油) 2 を 3600 Aの厚さにエピタキシャル 成長させ、数労党体 居 2 上に連続的に厚み約

100 A のアンドーア 5 FP, 超容膜 4 をエピタキシャル 及るさせた。次代 若根 母配を 300 で K 低下させ、数 5 FP, 超离膜 4 の上に 透明 時間 I TO 多数品間 5 (即さ 3000 A)を取扱した。 I a P 帯板 1 , 5 FP, 超 部膜 3 , 4 、 シェび Coai Sras S 活性層 2 はそれぞれほ 反称子登合されて シウ、不整合は 0.1 が 程度 である。 I a P を変加して 300 で で 熱 品 理 した。 しかる 後 試 料 を 10 × 10 ㎡ の 大 名 さ K へ 名 局 す と し かる 後 試 料 を 10 × 10 ㎡ の 大 名 さ K へ 名 局 す と し かる 後 試 料 を 10 × 10 ㎡ の 大 名 さ K へ 名 局 す と な な は 性 地 様 す の 面 以 外 を 厚 の へ 名 局 が 生 が 投 し、 紙 坑 性 地 様 す の 面 以 外 を 厚 さ 的 5000 A の A 42 Os 、 保 種 膜 10 で 被 値 す る と 、 第 8 図 に 示 し た 電 場 免 た レ ー デ ー 常 子 が 出 来 上 る。

放泉子の導線制化 (TO M S が負, 紙紋性電弧 ? が正になる向きに直放可求保険電源を接続し、電圧を上昇していくと、しきい値電圧 28 V 以上でホットエレクトロンが SrP。超薄膜 4 モトンネリンクして活性層 2 に住入されての結果最色電場発光が ITO 原 5 かよび A40。 保護課 10 を通して外部に放

以外の材料。寸法を金く同じにして第5回の黒子 を作った場合、厚さ3600Aの Ce8a。Sear: Ceを用いると発報しまい値電圧が28 V K低下した。

① お土無元常や遊移金段兄常の包子単位間遊移を料用した先元であるため、発掘帯域幅 dfが10¹ Ba 包皮、指向性dfが10¹² タンアン以下と狭く、半球体レーナー(df =10¹¹ ~10¹⁸ Bs, df= 10⁻¹ タンアン) 出される。発光スペクトルは \$10 mmに主ビーク。
\$70 amに同ピークを有し、それぞれ Co²⁺ イォンの
「T₃ → ¹P₃ シよび ²T₃ → ²P₃ 通移に対応している。
印加電圧が上外するにつれて緑色光強度は強くを
り、41 Yの時 ¹T₆ → ²F₃ の道郡に基づく 510 am
最がレーザー発現する。活性増1の固折率(2、
13)がその上下両面に配配された格子整合へテロエピタ中シャル局 3、4の回近率(1.44)より大きく、また活性層 3 の腹原が 510 am 競の 3 次回近
カンラック反射条件を満足しているため Co²⁺ イオン 510 am 競性へテロ接合層 3 シよび 4 を 1 対の
大共振者として増幅され、10 × 19 m²の平面模様でレーデー発録する。

なか、本実的例にかける信性層 2 の組成を Coas Stal 8: Coから格子定数の役 で い Ca Sas Stal 7 に Co (0.15 mol 5) に 切換えると元 照析率が 2.13から 2.23とヤヤ大きくなり、 2 元 業 間 存 係 が 10 5 以上小さくなるため 信性層の光 原 じ込め率。 毎 電 率 が 向上し、 Ca Stal 5 に を 用 いた 場合 3 り 4 低い 端子 電圧 で レー デー 発 優 する。 信性 層 2

よりはるかに可干が性が高く、また付活剤の過定 ドよって可視領域会体を網盤する発光が可能である。

② 育配信性語とヘテロエピタキシャル語の材料組織を選択するととになって、元息折車の大小を利用してアイスアレイや感光では、アロエピタキカリレーデー(信性語の最近では、ひ光過程、レーデルは共通過を構成)ショーにより、レーデー(ペックのエピタキシャル語とし、マイスク、レーデー(ペック・エピタキシャル語が取入。ヘテを組合を発表)の両を構成)の両を構成)の両を構成)の両を構成していた。

②活性増材料にイオン半径の大きなアルカリ土類金属銀セレン化物を避足することも出来、との場合は発光中心の均一高級配付活が可能になり内包量予効率の向上がはかられる。

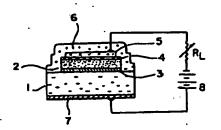
というナぐれた羽点をもっている。

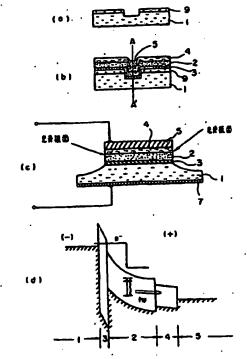
4. 協成の簡単な世界

は1回、第4回シよび第5回は本発明のそれぞれ初の1契絡例を示す図であり、第2回シよび第

特別昭62-181483(7)

第 1 図



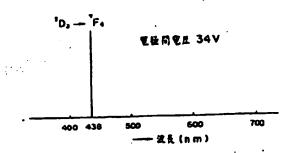


3 図は本発明の電場発光線子からの発光スペク! 4 シボナ的である。

図にかいて1は若坂早訪品、2は発え中心を含む望光体層(活性層)、3は若坂倒へテロエピターシャル層、4は炎節電気倒へテロエピタキシャル層、5は炎面電気、7は基級抵抗性電極、8は
立法個景電銀である。

特許出顧人 株式会社 ポリトロニクス

悠 3 周



第 5 図

